

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ



ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

Спеціальність 171 Електроніка

Протокол засідання приймальної комісії
від «30» 11 2020 р. № 124

Голова фахової атестаційної
комісії

I.M. Бондаренко

Зав. відділом аспірантури
та докторантури

В.П. Манаков

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Є.П. Федоренко

Харків 2020

Програма розроблена авторським колективом у складі: Бондаренко І.М. – доктор фізико-математичних наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки); Невлюдов І.Ш. – доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки); Грицунов О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки).

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 171 Електроніка
Основні розділи підготовки

I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

1. Емісія заряджених часток.
2. Рух заряджених часток в електричних та магнітних полях.
3. Зонна структура діелектриків, провідників, власних напівпровідників, напівпровідників з домішками.

II. ЕЛЕМЕНТНИЙ БАЗИС ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

1. Напівпровідникові діоди. Структура і основні фізичні процеси. Характеристики і параметри напівпровідникового діода. Різновиди напівпровідниковых діодів.
2. Генераторні НВЧ діоди. Структура і основні фізичні процеси. Різновиди напівпровідниковых НВЧ діодів. Характеристики і параметри напівпровідниковых НВЧ діодів.
3. Біполярні транзистори (БТ). Структура і основні фізичні процеси. Характеристики і параметри БТ. Схеми включення БТ. Види БТ.
4. Польові транзистори (ПТ). Структура і основні фізичні процеси. Характеристики ПТ. Види ПТ.
5. Оптоелектронні прилади. Фізичні основи функціонування та характеристики світлодіодів, фоторезисторів, фотодіодів, фототранзисторів, оптронів.
6. Силові напівпровідникові прилади. Силові БТ і ПТ, порівняльні характеристики.
7. Інтегральні мікросхеми (ІС). Класифікація ІС. Напівпровідникові ІС. Гібридні ІС.

III. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

1. Біполярні транзистори інтегральних схем. Особливості структур. Транзистори з комбінованою ізоляцією. Багатоемітерні транзистори. Транзистори з діодом Шотткі. Модель інтегрального біполярного транзистора.
2. МДН-транзистори інтегральних схем. Різновиди МДН-транзисторних структур. МЕП- і ГМЕП-транзистори. Прилади з зарядовим зв'язком. Тонкоплівкові транзистори.

3. Пасивні елементи інтегральних схем. Напівпровідникові резистори. Конденсатори та індуктивні елементи. Мікросмужкові лінії та елементи на їх основі.
4. Логічні елементи на біполярних транзисторах. Основні параметри. Транзисторно-транзисторна логіка. Емітерно-зв'язана логіка. Логічні елементи з інжекційним живленням.
5. Логічні елементи на польових транзисторах. Логічні елементи на n-канальніх транзисторах. Логічні елементи на компліментарних транзисторах.
6. Основні особливості цифрової та аналогової схемотехніки ІС. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі.

IV. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ГІБРИДНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ І БІС

1. Функціональний і інтегрально-груповий принципи компонування мікросхем з різним ступенем інтеграції. Типові конструкції ГІС, ВГІС і МЗБ. Великі інтегральні схеми.
2. Мікросхеми з функціонально-інтегрованими елементами. Елементна база цифрових та аналогових ІМС. Елементи ТТЛ, ЕСЛ, ІЛ. Базові кристали на основі біполярних та уніполярних схем.
3. Напівпровідникові БІС пам'яті. Паразитні елементи в конструкціях напівпровідниковых БІС. Класифікація та елементна база мікропроцесорів. Способи програмування і організація управління.
4. Швидкодія мікропроцесорів. Мікропроцесори з фіксованим набором команд і розрядністю. Мікропроцесори з мікрограммним керуванням та нарощуваною розрядністю. Мікро-ЕОМ і мікропроцесорні комплекси БІС.

V. БАЗОВІ МАТРИЧНІ КРИСТАЛИ (БМК) І ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ МАТРИЦІ (ПЛМ)

1. Основні різновиди структур БМК. Бібліотека функціональних елементів. Схемотехніка і побудова БМК на біполярних і МОМ-транзисторах.
2. Принципи організації та схемотехнічні можливості ПЛМ. Способи програмування і параметри ПЛМ. Побудова на ПЛМ комбінаційних схем і мікрограммних пристрій керування.
3. Застосування БМК для побудови спеціалізованих процесорів обробки сигналів.

VI. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА

1. Функціональна мікроелектроніка. Основні напрямки функціональної мікроелектроніки.

2. Магнітоелектроніка. Пристрой на основі циліндричних магнітних доменів (ЦМД).
3. Акустоелектроніка. Фільтри і процесори на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ).
4. Оптоелектроніка. Оптичні процесори. Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ).

VII. ВАКУУМНА ЕЛЕКТРОНІКА

1. Основні принципи дії вакуумних і газорозрядних електронних пристройв. Методи формування та керування променями заряджених часток. Прискорювачі часток.
2. Електронно-вакуумні прилади НВЧ. Принцип дії приладів О-типу та М-типу. Підсилення та генерація НВЧ.

VIII. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ

1. Загальна характеристика і основні принципи планарної технології. Підготовчі операції. Отримання окисних шарів кремнію. Фотолітографія в шарах SiO_2 . Локальна дифузія легуючих домішок в напівпровіднику. Епітаксія. Іонне легування.
2. Фізичні основи і техніка термічного вакуумного напилення. Розпилення іонним бомбардуванням.
3. Контрольні операції у виробництві інтегральних мікросхем. Фізико-технічні методи оцінки якості IMC. Надійність IMC. Випробування готових IMC.
4. Параметри термічної електронно-променевої обробки матеріалів. Процеси створення елементів IC методом електронно-променевого локального легування напівпровідників. Можливості гнучкого керування концентраційним профілем, легуючої домішки при електронно-променевій обробці.
5. Нові напівпровідникові матеріали для елементної бази МЕА нового покоління. GaAs, InP для HBIC, переваги і недоліки в порівнянні з кремнієм. Аналіз технологій створення структур для HBIC на основі $A^{\text{Ш}}B^{\text{V}}$.

IX. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

1. Методи виробництва багатошарових комутаційних плат.
2. Процеси товстоплівкової технології.
3. Процеси тонкоплівкової технології.
4. Технологічні процеси міжз'єднань. Автоматизація монтажно-складального обладнання мікроелектроніки.

5. Технологія і обладнання електрофізичних і електрохімічних методів обробки.
6. Технологічні процеси збірки електронних модулів.

X. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ

1. Основні принципи комп'ютерного проектування та моделювання електронних пристройів та систем.
2. Можливості, напрямки застосування, ступень взаємної узгодженості існуючих методів і пакетів програм комп'ютерного проектування та моделювання пристройів і процесів в електроніці.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов / М.: Физматлит, 2008. – 488 с.
2. Щука А.А. Электроника. Учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 800 с.
3. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учеб. пособие – 2-е изд., доп. / М.: Техносфера, 2005. – 408 с.
4. Гордиенко Ю.Е. Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и технология их производства: Учебник / Ю.Е. Гордиенко, А.Н. Гуржий, А.В. Бородин, С.С. Бурдукова – Харьков: «Компания СМИТ», 2004. – 620 с.
5. Однодворець Л.В. Основи мікроелектроніки. Конспект лекцій. Л.В. Однодворець. – Суми: СумДУ, 2011. – 139 с.
6. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: Учебное пособие / СПб.: Питер, 2003. – 512 с.
7. Визуальный мониторинг физико-химических процессов в производстве и эксплуатации электронной аппаратуры / Невлюдов И.Ш., Андрусович А.О., Омаров М.А. – Харьков.: «Коллегиум», 2007 – 236 с.
8. Микроэлектромеханические системы и нанотехнологии / И.Ш. Невлюдов, А.А. Андрусович, В.А. Палагин. – Харків, «Колегіум», 2007. – 268 с.
9. Мониторинг процессов проектирования, производства и эксплуатации жизненного цикла электронной аппаратуры / Невлюдов И.Ш., Андрусович А.О. – Харьков: ФЛП Іуварев А.Ф., 2009 – 272 с.
10. Основи виробництва електронних апаратів / Невлюдов І.Ш. – Харків: ТОВ «Компанія СМИТ», 2005 – 598 с.
11. Технология межсоединений электронной аппаратуры / Семенець В.В., Джон Кратц, Невлюдов І.Ш., Палагин В.А. – Харків: ТОВ «Компанія СМИТ», 2005 – 432 с.
12. Сучасні волоконно-оптичні системи передавання / Невлюдов І.Ш., Омаров М.А., Цимбал О.М., Цехмістро Р.І. – Харків: ХНУРЕ, 2009 – 216 с.
13. Семенець В.В., Невлюдов І.Ш., Палагін В.А. «Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології». – Харків: ТОВ «Компанія СМИТ», 2011. – 416 с.
14. Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі / Невлюдов І.Ш. – Харків: ТОВ «Компанія СМИТ», 2009. – 400 с.
15. Моделювання в електроніці: навч. посібник / Огородник К.В., Книш Б.П., Ратушний П.М., Лазарев О.О. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 116 с.